



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора -  
директор по научной работе

3

2026 г.

**РАСПИСАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ  
В I СЕМЕСТРЕ 2025-2026 УЧЕБНОГО ГОДА**

<i>Курс</i>	<i>Наименование дисциплины, форма контроля</i>	<i>Научная специальность/ профиль</i>	<i>Дата, время проведения</i>	<i>Место проведения</i>
I (ФГТ)	История и философия науки (допуск к кандидатскому экзамену)	2.2.1.; 2.2.2.	28.01.2026, 13.00	ауд. 217
	История и философия науки (кандидатский экзамен)	2.2.1.; 2.2.2.	09.02.2026, 10.30.	ауд. 217
II (ФГТ)	История и философия науки (допуск к кандидатскому экзамену)	2.2.1.; 2.2.2.	28.01.2026, 13.00	ауд. 217
	История и философия науки (кандидатский экзамен)	2.2.1.; 2.2.2.	09.02.2026, 10.30.	ауд. 217
III (ФГТ)	Электронная компонентная база микро- и наноэлектро- ники, квантовых устройств (допуск к кандидатскому экзамену)	2.2.2.	29.01.2026, 14.40	ауд. 302
	Вакуумная и плазменная электроника (допуск к кандидатскому экзамену)	2.2.1.	29.01.2026, 14.40	ауд. 217
	Электронная компонентная база микро- и наноэлектро - ники, квантовых устройств (кандидатский экзамен)	2.2.2.	12.02.2026, 14.40	ауд. 302
	Вакуумная и плазменная электроника (кандидатский экзамен)	2.2.1.	12.02.2026, 14.40	ауд. 217
V (ФГОС)	Сдача академической задолженности по дисциплинам учебного плана и научным исследованиям	профили: Т/т эл-ка, Вакуумная и плазменная эл-ка	02.02.2026 – 07.02.2026	

Заведующий аспирантурой